

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-168459

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51)Int.Cl. [*]	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 12 M 1/00	A	9050-4B		
C 12 N 15/10				
F 25 B 21/02	B	9252-3L		
H 05 B 3/00	3 3 0	8918-3K		
		8931-4B	C 12 N 15/00	A

審査請求 未請求 請求項の数3(全4頁)

(21)出願番号 特願平3-355860

(22)出願日 平成3年(1991)12月20日

(71)出願人 000103921

オリオン機械株式会社

長野県須坂市大字幸高246番地

(72)発明者 小林 良二

長野県須坂市大字幸高246番地 オリオン
機械株式会社内

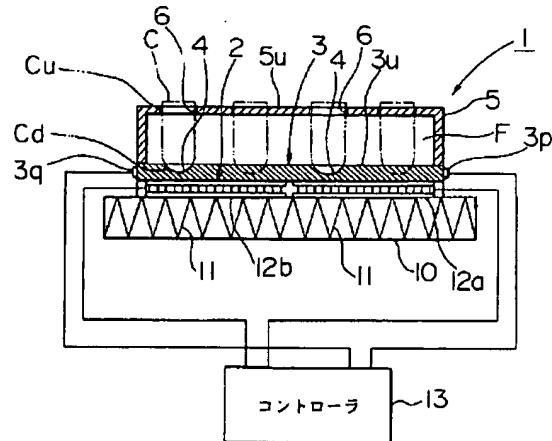
(74)代理人 弁理士 下田 茂

(54)【発明の名称】 核酸増幅器の加熱冷却装置

(57)【要約】

【目的】 核酸増幅器に要求される急速な加熱冷却を確実に実行し、制御精度を高めるとともに、加熱温度の均一性及び安定性を高める。

【構成】 D : A等の核酸配列の増幅を行う核酸増幅器を構成する。冷却部2の上に、上面3uに試料容器C…の下部Cd…を収容する凹部4…を有する板状の発熱体3を載置するとともに、発熱体3の上方に、試料容器C…の上部Cu…を保持可能な保持孔6…を有し、かつ空間Fを介して発熱体3を覆う発熱体ガード5を配設する。発熱体3は両端に電極3p、3qを有し、通電することにより直接発熱する抵抗体材料で一体形成する。



BEST AVAILABLE COPY

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】DNA等の核酸配列の増幅を行う核酸増幅器の加熱冷却装置において、冷却部の上に、上面に試料容器の下部を収容する凹部を有する板状の発熱体を載置するとともに、発熱体の上方に、試料容器の上部を保持可能な保持孔を有し、かつ空間を介して発熱体を覆う発熱体ガードを配設してなることを特徴とする核酸増幅器の加熱冷却装置。

【請求項2】冷却部はペルチェ素子を用いることを特徴とする請求項1記載の核酸増幅器の加熱冷却装置。

【請求項3】発熱体は両端に電極を有し、通電することにより直接発熱する抵抗体材料で一体形成することを特徴とする請求項1記載の核酸増幅器の加熱冷却装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はDNA等の核酸配列の増幅(増殖)を行う核酸増幅器の加熱冷却装置に関する。

【0002】

【従来の技術】DNA等の核酸配列を増幅するための核酸増幅器は知られている。ところで、この種の核酸増幅器は加熱冷却制御する温度勾配が極めて大きく、例えば、1分間で40°C程度から90°C程度まで、急速に温度上昇させる必要があるとともに、時間経過に応じて温度が変化する変温パターンに従って、高精度及び安定に温度制御する必要があるため、通常、専用の加熱冷却装置を用いている。

【0003】図4及び図5は従来における核酸増幅器の加熱冷却装置を示す。図4に示す加熱冷却装置40は、放熱器41の上に、ペルチェ素子(電子冷却素子)を用いた冷却ユニット42…を複数並べて載置するとともに、さらに、その上に熱伝導性の高いアルミニウム等を用いて形成した複数の小ブロック44a、44bと複数のフィルムヒータ45a、45b、45cを組合わせて構成した加熱ブロック43を載置したものであり、各小ブロック44a、44bの上面には下方に割り貫き形成した、試料容器を収容するための複数の投入穴46…が設けられる。

【0004】また、図5に示す加熱冷却装置50は、加熱ブロック51を構成するに際して、一体形成した单一ブロック52の内部に複数の棒ヒータ53a、53b…を埋設したものである。なお、他は前記加熱冷却装置40と同様に構成される。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来の加熱冷却装置40及び50はいずれも次のような問題点があった。

【0006】第一に、ヒータ(フィルムヒータ、棒ヒータ)は試料容器をセットする別体に構成したブロックを隔てて存在し、しかも、比較的大きいブロックを必要とするため、加熱制御時には熱伝導による加熱の応答遅れ

2

を生ずるとともに、冷却制御時には放熱性が悪化し、核酸増幅器に要求される急速な加熱冷却(急速な立上げ及び立下げ)に対する制御性の低下により制御精度を損なう。

【0007】第二に、ブロック、ヒータ及び試料容器の位置関係により、例えば、ヒータに近い試料容器の部分は高温になるとともに、ヒータから遠い試料容器の部分は低温になるなど、試料容器に対する加熱温度が不均一かつ不安定となり、通常、1~2deg程度のバラつきを生ずる。

【0008】本発明はこのような従来の技術に存在する課題を解決したものであり、制御性を向上させることにより、核酸増幅器に要求される急速な加熱冷却を確実に実行し、制御精度を高めるとともに、加熱温度の均一性及び安定性を高めることができる核酸増幅器の加熱冷却装置の提供を目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明はDNA等の核酸配列の増幅を行う核酸増幅器の加熱冷却装置1を構成するに際して、冷却部2の上に、上面3uに試料容器C…の下部Cd…を収容する凹部4…を有する板状の発熱体3を載置するとともに、発熱体3の上方に、試料容器C…の上部Cu…を保持可能な保持孔6…を有し、かつ空間Fを介して発熱体3を覆う発熱体ガード5を配設することを特徴とする。

【0010】なお、冷却部2はペルチェ素子を用いることができるとともに、発熱体3は両端に電極3p、3qを有し、通電することにより直接発熱する抵抗体材料で一体形成できる。

【0011】

【作用】本発明に係る核酸増幅器の加熱冷却装置1によれば、抵抗体材料で一体形成した板状の発熱体3を用いるため、加熱制御時には、発熱体3に通電することにより、当該発熱体3は直に発熱するとともに、発熱体3の上面3uに設けた凹部4…に、試料容器C…の下部Cd…を収容するため、当該下部Cdに存在する試料Sは発熱体3により直接加熱され、試料Sに対する理想的な急速加熱が可能になるとともに、加熱温度は均一化される。

【0012】一方、冷却部2の上に、板状の発熱体3を載置するため、冷却制御時には、冷却部2を作動、即ち、ペルチェ素子への通電により、比較的薄い発熱体3を介して試料容器C…の下部Cd…に存在する試料Sが冷却される。

【0013】なお、発熱体3の上方は、空間Fを介して発熱体ガード5により覆われるため、発熱体ガード5は発熱体3に対して直接人体等が接触するのを防止するとともに、保温性を高め、また、試料容器C…を定位置に保持する。

【0014】

40

【実施例】次に、本発明に係る好適な実施例を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。

【0015】まず、本発明に係る加熱冷却装置1の構成について、図1～図3を参照して説明する。

【0016】10は加熱冷却装置1の載置台を兼ねる放熱器であり、多数の放熱片部11…を有する。この放熱器10の上面には冷却部2を載置する。冷却部2はペルチェ素子（電子冷却素子）を用いた複数の冷却ユニット12a、12b…を備える。冷却ユニット12a…は板状に構成し、上面が冷却面、かつ下面が発熱面となる。各冷却ユニット12a…は放熱器10の上面に配列するとともに、コントローラ13に接続する。これにより、冷却ユニット12a…に対して通電制御可能となる。

【0017】一方、冷却部2の上面には、発熱体3を載置する。発熱体3はカーボン系の抵抗体材料により比較的薄い板状に一体形成する。また、発熱体3の上面3uには、試料容器C…の下部Cd…を収容可能な複数の凹部4…を形成する。凹部4は試料容器Cの下部Cdに嵌合し、その全面が接するように、両者の形状を一致させることができが望ましい。さらにまた、発熱体3の両端には電極3p、3qを設け、各電極3p、3qはコントローラ13に接続する。これにより、発熱体3に対して通電制御可能となる。

【0018】他方、5は底部が開放された発熱体ガードであり、内部中空の直方体状に構成する。発熱体ガード5は発熱体3の上に配設し、これにより、発熱体3の上方は空間Fを介して発熱体ガード5により覆われる。また、発熱体ガード5の上面部5uには試料容器C…が挿入可能となり、かつ前記凹部4…の位置に対応した複数の保持孔6…を設ける。

【0019】次に、本発明に係る加熱冷却装置1の使用方法及び機能について説明する。

【0020】まず、試料（反応混合物）Sを収容した試料容器Cは、発熱体ガード5に設けた保持孔6の上から挿入し、試料容器Cの下部Cdを発熱体3に設けた凹部4に収容する。この状態を図2に示し、試料容器Cの上部Cuは発熱体ガード5により保持される。この場合、試料Sの上端Suは発熱体3の上面3uよりも高くならないように、凹部4の大きさ（深さ）又は試料Sの収容量を選定することが望ましい。

【0021】一方、增幅動作時にはコントローラ13により発熱体3又は冷却部2の冷却ユニット12a…に通電し、予め設定した変温パターンとなるように、試料Sに対する加熱冷却制御を行う。

【0022】即ち、加熱制御時には、発熱体3に通電することにより、抵抗体材料で一体形成した板状の発熱体3（抵抗値R）に電流Iが流れ、ジュール熱（I²R）が発生するため、発熱体3自身が発熱し、凹部4…にセットされた試料容器C…の下部Cd…、さらには試料Sを加熱する。この場合、試料容器C…は発熱体3により

直接加熱され、高レスポンスによる理想的な急速加熱と加熱温度の均一性が実現される。

【0023】また、冷却制御時には、冷却部2の冷却ユニット12a…に通電することにより、冷却ユニット12a…の上面が冷却されるため、発熱体3を介して試料容器C…に存在する試料Sが冷却される。この場合、発熱体3は薄い板状のため、放熱性に優れ、加熱制御から冷却制御への移行時にも速やかな冷却が行われる。

【0024】以上、実施例について詳細に説明したが、10本発明はこのような実施例に限定されるものではない。例えば、冷却部はペルチェ素子以外の他の原理に基づく冷却器を利用できる。また、発熱体は通電等により直接発熱する他の抵抗体材料により構成できるとともに、他の原理により発熱する発熱体を利用してもよい。その他、細部の構成、形状、素材、用途等において、本発明の要旨を逸脱しない範囲で任意に変更できる。

【0025】

【発明の効果】このように、本発明に係る核酸增幅器の加熱冷却装置は、冷却部の上に、上面に試料容器の下部を収容する凹部を有する板状の発熱体を載置するとともに、発熱体の上方に、試料容器の上部を保持可能な保持孔を有し、かつ空間を介して発熱体を覆う発熱体ガードを配設したため、次のような顕著な効果を奏する。

【0026】① 試料容器は直に発熱する発熱体に接触し、また、冷却部に対して比較的薄い板状の発熱体を介して接するため、加熱時の応答遅れが解消されるとともに、冷却時の放熱性が高まる。したがって、制御性が向上し、核酸增幅器等に要求される急速な加熱冷却（立上げ及び立下げ）を確実に実行できるとともに、制御精度を飛躍的に高めることができる。

【0027】② 試料容器は発熱体により直接加熱されるため、温度分布のバラつきが防止され、加熱温度の均一性及び安定性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る加熱冷却装置の断面側面図、

【図2】同加熱冷却装置の部分拡大断面側面図、

【図3】同加熱冷却装置の外観斜視図、

【図4】従来の技術に係る加熱冷却装置の外観斜視図、

【図5】従来の技術に係る他の加熱冷却装置の外観斜視図、

40【符号の説明】

1 加熱冷却装置

2 冷却部

3 発熱体

3u 発熱体の上面

3p 電極

3q 電極

4 凹部

5 発熱体ガード

6 保持孔

50 6 保持孔

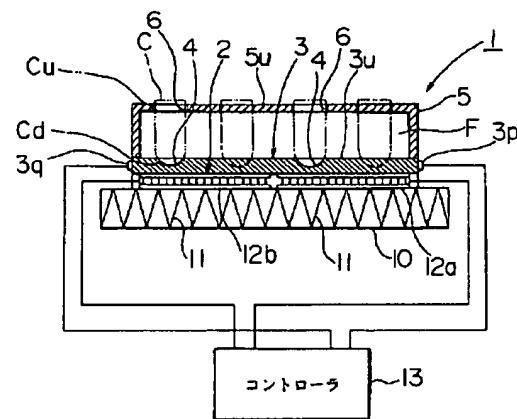
5

6

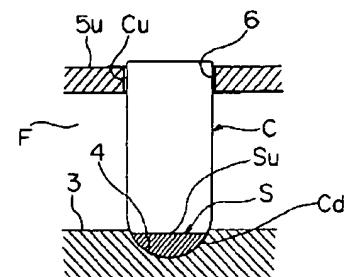
C 試料容器
Cd 試料容器の下部

F 空間

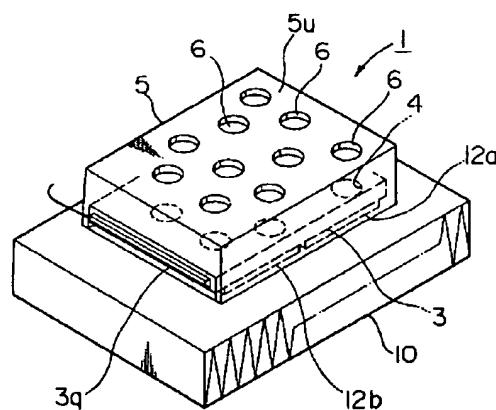
【図1】



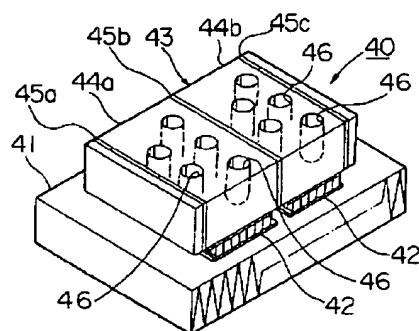
【図2】



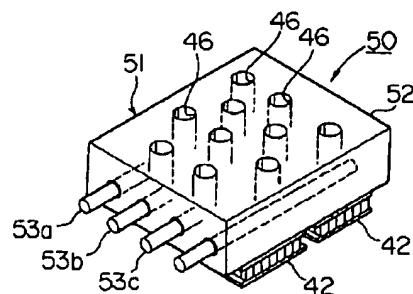
【図3】



【図4】



【図5】



CLIPPEDIMAGE= JP405168459A

PAT-NO: JP405168459A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05168459 A

TITLE: DEVICE FOR HEATING AND COOLING NUCLEIC ACID AMPLIFIER

PUBN-DATE: July 2, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KOBAYASHI, RYOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ORION MACH CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP03355860

APPL-DATE: December 20, 1991

INT-CL (IPC): C12M001/00;C12N015/10 ;F25B021/02 ;H05B003/00

US-CL-CURRENT: 435/287.2

ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance the control accuracy and uniformity and stability of heating temperature by surely practicing rapid heating and cooling required for a nucleic acid amplifier.

CONSTITUTION: A nucleic acid amplifier for amplifying the nucleic acid sequence of a DNA, etc., is constructed. A platy heating element 3 having recessed parts 4... for housing the lower parts (Cd)... of sample containers (C)... on the top surface (3u) is placed on a cooling part 2 and a heating element guard 5 having holding holes 6 capable of holding the upper parts (Cu)... of

the sample containers (C)... and covering the heating element 3 through a space (F), is arranged above the heating element 3. The heating element 3 has electrodes (3p) and (3q) on both sides and is integrally formed from a resistor material capable of directly generating heat by electric conduction.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.